(11) **EP 2 362 681 A1**

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:31.08.2011 Patentblatt 2011/35

(51) Int Cl.: **H04R 3/00** (2006.01)

G10L 21/02 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: 11152903.8

(22) Anmeldetag: 01.02.2011

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Benannte Erstreckungsstaaten:

BA ME

(30) Priorität: 15.02.2010 DE 102010001935

- (71) Anmelder: Ruwisch, Dietmar 12557 Berlin (DE)
- (72) Erfinder: Ruwisch, Dietmar 12557 Berlin (DE)
- (74) Vertreter: Betten & Resch Patentanwälte Theatinerstrasse 8 80333 München (DE)

(54) Verfahren und Vorrichtung zum phasenabhängigen Verarbeiten von Schallsignalen

(57) Ein Verfahren und eine Vorrichtung zum phasenabhängigen Verarbeiten von Schallsignalen zumindest einer Schallquelle umfasst das Anordnen von zwei Mikrofonen MIK1, MIK2 in einem vorbestimmten Abstand d zueinander, das Erfassen von Schallsignalen mit beiden Mikrofonen und Erzeugen zugeordneter Mikrofonsignale und das Verarbeiten der Schallsignale basierend auf den Mikrofonsignalen. Während eines Ein-

messmodus wird ein einmesspositionsspezifischer Phasendifferenzvektor $\phi_0(f)$ zwischen den zugeordneten Einmessmikrofonsignalen aus deren Frequenzspektren für die Einmessposition berechnet. Während eines Betriebsmodus wird dann ein Signalspektrum S eines auszugebenden Signals durch multiplikative Verknüpfung mindestens eines der beiden Frequenzspektren der aktuellen Mikrofonsignale mit einer spektralen Filterfunktion F berechnet.

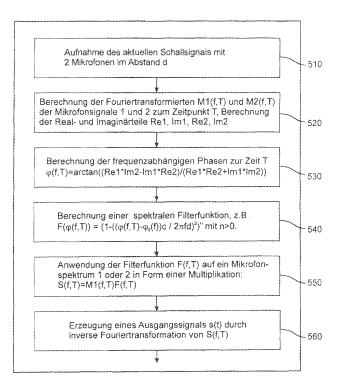


Fig. 5: Phasenwinkelabhängige Filterbestimmung

EP 2 362 681 A1

Beschreibung

20

30

35

40

45

50

55

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Verarbeiten von Schallsignalen zumindest einer Schallquelle. Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der digitalen Verarbeitung von Schallsignalen, die mit einem Mikrofonarray aufgenommen werden. Insbesondere betrifft die Erfindung ein Verfahren und eine Vorrichtung zum phasenabhängigen bzw. phasenempfindlichen Verarbeiten von mit einem Mikrofonarray aufgenommenen Schallsignalen.

[0002] Von einem Mikrofonarray wird gesprochen, wenn zwei oder mehr beabstandete Mikrofone zur Aufnahme von Schallsignalen verwendet werden (Mehr-Mikrofon-Technik). Damit ist es möglich, eine Richtungsempfindlichkeit in der digitalen Signalverarbeitung zu erreichen. Hier sind zunächst die klassischen "Shift and add" bzw. "Filter and add" Verfahren zu nennen, bei denen ein Mikrofonsignal gegenüber dem zweiten zeitlich verschoben oder gefiltert wird, bevor die so manipulierten Signale addiert werden. Auf diese Weise ist es möglich, eine Schallauslöschung ("destruktive Interferenz") für Signale zu erreichen, die aus einer bestimmten Richtung eintreffen. Da die zugrundeliegende Wellengeometrie formal identisch mit der Erzeugung einer Richtwirkung in Funkanwendungen bei Verwendung mehrer Antennen ist, spricht man hier auch von "Beam Forming", wobei der "Strahl" der Radiowellen durch die Dämpfungsrichtung bei der Mehr-Mikrofon-Technik ersetzt wird. Die Bezeichnung "Beam Forming" hat sich für Mikrofonarray-Anwendungen als Gattungsbezeichnung durchgesetzt, obwohl hier von einem "Strahl" eigentlich keine Rede sein kann. Irreführender Weise wird der Begriff nicht nur für die soeben beschriebene klassische Zwei- oder Mehr-Mikrofon-Technik benutzt, sondern auch für fortschrittlichere, nicht-lineare Array-Techniken, für die die Analogie mit der Antennentechnik so nicht mehr gilt.

[0003] In vielen Anwendungen verfehlt das klassische Verfahren das eigentlich gewünschte Ziel. Es hilft oft wenig, Schallsignale zu dämpfen, die aus einer bestimmten Richtung eintreffen. Vielmehr ist es wünschenswert, möglichst nur die von einer (oder mehreren) bestimmten Signalquelle(n) stammenden Signale weiterzuleiten bzw. weiterzuverarbeiten, wie beispielsweise die von einem erwünschten Sprecher.

[0004] Aus der EP 1595427 B1 ist ein Verfahren zur Separierung von Schallsignalen bekannt. Gemäß dem darin beschriebenen Verfahren, können der Winkel und die Breite des "Richtkegels" für die gewünschten Signale (eigentlich kein Kegel sondern ein Rotationshyperboloid) sowie die Dämpfung für unerwünschte Signale außerhalb des Richtkegels mittels Parametern gesteuert werden. Das geschilderte Verfahren berechnet dabei eine signalabhängige Filterfunktion, wobei die spektralen Filterkoeffizienten mithilfe einer vorgegebenen Filterfunktion berechnet werden, deren Argument der Einfallswinkel einer spektralen Signalkomponente ist. Der Einfallswinkel wird mithilfe trigonometrischer Funktionen bzw. deren Umkehrfunktionen aus dem Phasenwinkel bestimmt, der zwischen den beiden Mikrofonsignalkomponenten vorliegt; diese Berechnung erfolgt ebenfalls spektral aufgelöst, also separat für jede darstellbare Frequenz. Winkel und Breite des Richtkegels sowie die maximale Dämpfung sind dabei Parameter der Filterfunktion.

[0005] Das in der EP 1595427 B1 offenbarte Verfahren leidet an mehreren Nachteilen. Die mit dem Verfahren erzielbaren Ergebnisse entsprechen nur im Freifeld und im Nahfeld dem gewünschten Ziel, Schallsignale einer bestimmten Schallquelle zu separieren. Außerdem ist eine sehr geringe Toleranz der verwendeten Bauteile und insbesondere der eingesetzten Mikrofone erforderlich, da sich Störungen in den Phasen der Mirkofonsignale negativ auf die Wirksamkeit des Verfahrens auswirken. Die benötigten engen Bauteiltoleranzen lassen sich zumindest teilweise mit Hilfe geeigneter Herstellungstechnologien realisieren. Jedoch gehen damit oft höhere Herstellungskosten einher. Schwieriger lassen sich Nahfeld/Freifeld-Einschränkungen umgehen. Von einem Freifeld spricht man, wenn die Schallwelle ungehindert an den Mikrofonen 10, 11 eintrifft, also ohne auf dem Signalweg 12 von der Schallquelle 13 reflektiert, gedämpft, oder sonst wie verändert worden zu sein, wie dies in Figur 1a dargestellt ist. Im Nahfeld zeigt sich im Gegensatz zum Fernfeld, bei dem das Schallsignal als ebene Welle eintrifft, die Krümmung der Wellenfront noch deutsch. Auch wenn dies eigentlich eine unerwünschte Abweichung von den auf ebenen Wellen basierenden Geometrieüberlegungen des Verfahrens ist, besteht normalerweise in einem wesentlichen Punkte große Ähnlichkeit zum Freifeld. Da die Signal- bzw. Schallquelle 13 so nah ist, sind die Phasenstörungen durch Reflexionen o.ä. im Vergleich zum Nutzsignal normalerweise eher gering. Figur 1b zeigt die Verwendung der Mikrofone 10, 11 und der Schallquelle 13 in einem engen Raum 14, wie z.B. einem Kfz-Innenraum. Im Einsatz in engen Räumen, sind die Phaseneffekte jedoch erheblich, da die Reflektionen der Schallwellen an insbesondere glatten Oberflächen, wie z.B. Front- oder Seitenscheiben, dazu führen, dass die Schallwellen sich auf verschiedenen Schallwegen 12 ausbreiten und in der Nähe der Mikrofone die Phasenbeziehung zwischen den Signalen der beiden Mikrofone so stark stören, dass das Ergebnis der Signalverarbeitung nach dem oben bezeichnetem Verfahren unbefriedigend ist.

[0006] Die Phasenstörungen aufgrund der Reflexionen, wie sie in Figur 1b dargestellt sind, führen dazu, dass die spektralen Komponenten des Schallsignals einer Signalquelle 13 scheinbar aus verschiedenen Richtungen auf die Mikrofone 10, 11 treffen. Figur 2 zeigt hierzu im Vergleich die Einfallsrichtungen im Freifeld (Fig. 2a) und bei Reflexionen (Fig. 2b). Im Freifeld kommen alle spektralen Komponenten des Schallsignals 15_{f1} , 15_{f2} , ..., 15_{fn} aus der Richtung der Schallquelle (in Figur 2 nicht dargestellt). Gemäß Figur 2b treffen die spektralen Komponenten des Schallsignals 16_{f1} , 16_{f2} , ..., 16_{fn} aufgrund der frequenzabhängigen Reflexionen jeweils mit ganz unterschiedlichen scheinbaren Einfalls-

winkeln ϑ_{f1} , ϑ_{f2} ,..., ϑ_{fn} auf die Mikrofone 10, 11, obwohl das Schallsignal von der einen Schallquelle 13 erzeugt wurde. Eine Verarbeitung der Schallsignale in engeren Räumen, bei der nur Schallsignale aus einem bestimmten Einfallswinkel berücksichtigt werden, führt zu unbefriedigenden Ergebnissen, da dadurch bestimmte spektrale Komponenten des Schallsignals nicht oder nur unzureichend verarbeitet werden, was insbesondere Einbußen in der Signalqualität zur Folge hat.

[0007] Ein weiterer Nachteil des bekannten Verfahrens liegt darin, dass der Einfallswinkel als räumlicher Winkel für jede Frequenz f zunächst mithilfe trigonometrischer Funktionen bzw. deren Umkehrfunktionen aus dem Phasenwinkel, der zwischen den beiden Mikrofonsignalkomponenten vorliegt, berechnet werden muss. Diese Berechnung ist aufwendig, und die u.a. benötigte trigonometrische Funktion Arkuskosinus (arccos) ist nur im Bereich [-1, 1] definiert, so dass ggf. zusätzlich eine entsprechende Korrekturfunktion notwendig ist.

[0008] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Verarbeiten von Schallsignalen vorzuschlagen, die die Nachteile des Standes der Technik möglichst vermeiden und insbesondere ein Kompensieren von Phasenstörungen oder -effekten, mit denen die Signale behaftet sind, ermöglichen. Ferner ist es Ziel der Erfindung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum phasenabhängigen Verarbeiten von Schallsignalen vorzuschlagen, die es erlauben, systematische Fehler in den Mikrofonsignalen, beispielsweise aufgrund von Bauteiltoleranzen, zu kompensieren und/oder ein Kalibrieren von einzelnen Bauteilen, wie z.B. den Mikrofonen oder der gesamten Vorrichtung zu ermöglichen,

[0009] Erfindungsgemäß wird hierzu ein Verfahren nach Anspruch 1 bzw. eine Vorrichtung nach Anspruch 10 vorgeschlagen. Weiterhin stellt die Erfindung ein Computerprogramm gemäß Anspruch 12 bereit. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den jeweiligen Unteransprüchen definiert.

20

30

35

40

45

50

55

[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren zum phasenabhängigen Verarbeiten von Schallsignalen zumindest einer Schallquelle umfasst dabei grundsätzlich die Schritte: Anordnen von zumindest zwei Mikrofonen MIK1, MIK2 in einem jeweils vorbestimmten Abstand d zueinander, Erfassen von Schallsignalen mit beiden Mikrofonen und Erzeugen zugeordneter Mikrofonsignale sowie ein Verarbeiten der Mikrofonsignale. In einem Einmessmodus werden dabei folgende Schritte ausgeführt: Festlegen zumindest einer Einmessposition einer Schallquelle, separates Erfassen der Schallsignale für die Einmessposition mit jeweils beiden Mikrofonen und Erzeugen von dem jeweiligen Mikrofon zugeordneten Einmessmikrofonsignalen für die Einmessposition, Ermitteln der Frequenzspektren der zugeordneten Einmessmikrofonsignale, und Berechnen der Phasendifferenzen $\varphi_0(f)$ der zugeordneten Einmessmikrofonsignale. Da für jede Frequenz f eine eigener Phasendifferenzwert bestimmt wird, wird $\varphi_0(f)$ im Folgenden auch Phasendifferenzvektor oder frequenzabhängiger Phasendifferenzvektor genannt. Während eines Betriebsmodus werden dann die folgenden Schritte ausgeführt: Erfassen der aktuellen Schallsignale mit beiden Mikrofonen und Erzeugen zugeordneter aktueller Mikrofonsignale, Ermitteln der aktuellen Frequenzspektren der zugeordneten aktuellen Mikrofonsignale, Berechnen eines aktuellen Phasendifferenzvektors φ(f) zwischen den zugeordneten aktuellen Mikrofonsignalen aus deren Frequenzspektren, Auswählen zumindest einer der festgelegten Einmesspositionen, Berechnen einer spektralen Filterfunktion Fin Abhängigkeit $von\ dem\ aktuellen\ Phasendifferenzvektor\ \phi(f)\ sowie\ dem\ jeweiligen\ einmesspositionsspezifischen\ Phasendifferenzvektor\ problem (f)\ sowie\ dem\ jeweiligen\ einmesspositionsspezifischen\ Phasendifferenzvektor\ problem\ problem\$ tor $\varphi_0(f)$ der ausgewählten Einmessposition, Erzeugen jeweils eines Signalspektrums S eines auszugebenden Signals durch multiplikative Verknüpfung mindestens eines der beiden Frequenzspektren der aktuellen Mikrofonsignale mit der spektralen Filterfunktion F der jeweiligen ausgewählten Einmessposition, wobei die Filterfunktion derart gewählt ist, dass spektrale Komponenten von Schallsignalen umso weniger gedämpft werden, je geringer der Differenzbetrag zwischen aktueller und einmesspositionsspezifischer Phasendifferenz für die entsprechende Frequenz ist, und Erhalten des jeweils auszugebenden Signals für die jeweilige ausgewählte Einmessposition durch inverses Transformieren des erzeugten Signalspektrums.

[0011] Auf diese Weise stellt das erfindungsgemäße Verfahren bzw. die erfindungsgemäße Vorrichtung eine Einmessprozedur bereit, gemäß der für zumindest eine Position der erwarteten Nutzsignalquelle als sogenannte Einmessposition während des Einmessmodus Schallsignale, die beispielsweise durch Abspielen eines Testsignals erzeugt werden, mit ihren Phaseneffekten und - störungen von den Mikrofonen aufgenommen werden. Aus den aufgenommenen Mikrofonsignalen wird dann der Phasendifferenzvektor $\varphi_0(f)$ zwischen diesen Mikrofonsignalen aus deren Frequenzspektren für die Einmessposition berechnet. In der sich anschließenden Signalverarbeitung im Betriebsmodus wird dieser Phasendifferenzvektor $\varphi_n(f)$ dann verwendet, um die Filterfunktion zur Erzeugung des Signalspektrums des auszugebenden Signals einzumessen, wodurch sich Phasenstörungen und -effekte in den Schallsignalen kompensieren lassen. Durch die anschließende Anwendung der so eingemessenen Filterfunktion auf zumindest eines der aktuellen Mikrofonsignale durch multiplikative Verknüpfung des Spektrums des aktuellen Mikrofonsignals mit der Filterfunktion, wird ein Signalspektrum des auszugebenden Signals erzeugt, welches im Wesentlichen nur noch Signale von der ausgewählten Einmessposition enthält. Die Filterfunktion wird dabei so gewählt, dass spektrale Komponenten von Schallsignalen, die gemäß ihrer Phasendifferenz den Einmessmikrofonsignalen und damit den vermeintlichen Nutzsignalen entsprechen, nicht oder weniger stark gedämpft werden, als spektrale Komponenten von Schallsignalen, deren Phasendifferenz sich von der einmesspositionsspezifischen Phasendifferenz unterscheidet. Weiterhin wird die Filterfunktion so gewählt, dass spektrale Komponenten von Schallsignalen umso stärker gedämpft werden, je größer der Differenzbetrag zwischen

aktueller und einmesspositionsspezifischer Phasendifferenz für die entsprechende Frequenz ist.

[0012] Wird die Einmessprozedur nicht nur modellspezifisch angewandt, sondern gemäß einer Ausführungsform für jede Vorrichtung, wie beispielsweise für jedes einzelne Mikrofonarray-Gerät in seiner Betriebsumgebung durchgeführt, lässt sich auf diese Art und Weise nicht nur die modelltypischen oder umgebungsbedingten, sondern auch die durch Bauteiltoleranzen und die Betriebsumgebung verursachten Phaseneffekte und -störungen des spezifischen Geräts im Betrieb kompensieren. Diese Ausführungsform ist daher geeignet, Bauteiltoleranzen der Mikrofone, wie beispielsweise deren Phasenlage und Empfindlichkeit auf einfache und sichere Art und Weise zu kompensieren. Dabei können auch Effekte, die nicht durch das Ändern der Raumposition der Nutzsignalquelle selbst, sondern durch Änderungen in der Umgebung der Nutzsignalquelle, beispielsweise durch das Öffnen eines Seitenfensters eines Kfz, verursacht werden, berücksichtigt werden. Die Einmessposition wird dabei als Zustandsraumposition definiert, die als zusätzliche Dimension bspw. den Zustand des Raumes umfasst. Treten solche Änderungen oder Schwankungen der Einmessposition während des Betriebs auf, lassen sich diese durch ein einmaliges Einmessen prinzipiell nicht beherrschen. Hierfür wird das erfindungsgemäße Verfahren dann als adaptives Verfahren ausgestaltet, bei dem der einmesspositionsspezifische Phasendifferenzvektor $\varphi_0(t)$ nicht lediglich aus einmalig während des Einmessmodus erfassten Mikrofonsignalen, sondern aus den Mikrofonsignalen der tatsächlichen Nutzsignale während des Betriebs berechnet bzw. aktualisiert wird.

[0013] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung arbeitet das Verfahren bzw. die Vorrichtung zunächst im Betriebsmodus. Der einmesspositionsspezifische Phasendifferenzvektor $\phi_0(t)$ wird dabei für alle Frequenzen f auf $\phi_0(f)=0$ gesetzt. Erst zu einem späteren Zeitpunkt schaltet das Verfahren bzw, die Vorrichtung in den Einmessmodus und berechnet den einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektor $\phi_0(f)$, wobei beispielsweise ein Nutzer Testsignale spricht und diese von den Mikrofonen erfasst werden, um daraus zugeordnete Einmessmikrofonsignale zu erzeugen. Aus den zugeordneten Einmessmikrofonsignalen wird dann der einmesspositionsspezifische Phasendifferenzvektor $\phi_0(f)$ berechnet. Anschließend wird wiederum in den Betriebsmodus geschaltet. In dem die spektralen Filterfunktionen F für jeden aktuellen Phasendifferenzvektor in Abhängigkeit von dem vorher bestimmten jeweiligen einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektor berechnet werden.

20

30

35

40

45

50

55

[0014] Auf diese Weise ist zunächst ein Einsatz ohne Einmessung (oft auch Kalibrierung genannt) unter Standardeinstellungen möglich. Sobald dann in den Einmessmodus geschaltet wird, lässt sich eine Einmessung nicht nur bspw. hinsichtlich der Bauteiltoleranzen sondern auch der aktuellen Betriebsumgebung, der konkreten Einsatzbedingungen und des Nutzers erreichen.

[0015] In anderen Worten erlaubt die Erfindung insbesondere eine phasenabhängige und zugleich frequenzabhängige Verarbeitung von Schallsignalen, ohne dass es dabei notwendig ist, den Einfallswinkel der Schallsignale zu bestimmen, indem zumindest eine spektrale Komponente des aktuellen Schallsignals in Abhängigkeit der Differenz zwischen ihrer Phasendifferenz und einer einmesspositionsspezifischen Phasendifferenz der entsprechenden Frequenz gedämpft wird.

[0016] Kurzbeschreibung der Abbildungen:

Figur 1 zeigt schematisch die Ausbreitung von Schallsignalen einer Schallquelle im Freifeld (a) und bei Reflexionen im Nahfeld (b).

Figur 2 zeigt schematisch die scheinbaren Einfallsrichtungen von Schallsignalen einer Schallquelle im Freifeld (a) und bei Reflexionen im Nahfeld (b).

Figur 3 zeigt ein Ablaufdiagramm zur Bestimmung der Einmessdaten im Einmessmodus gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

Figur 4 zeigt ein Ablaufdiagramm zur winkelabhängigen Bestimmung der Filterfunktion gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

Figur 5 zeigt ein Ablaufdiagramm zur phasenwinkelabhängigen Bestimmung der Filterfunktion gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

[0017] Ein Grundgedanke der Erfindung ist es, in einer Einmessprozedur für gewünschte Schallsignale phasenabhängige Einmessdaten zu bestimmen, welche die anwendungsbedingten Phaseneffekte berücksichtigen, und diese Einmessdaten anschließend bei der Signalverarbeitung zur Kompensation von Phasenstörungen und -effekten einzusetzen

[0018] Das Verfahren stellt hierzu eine Anordnung von zumindest zwei Mikrofonen MIK1, MIK2 in einem vorbestimmten Abstand d zueinander bereit. Um eine Mehrdeutigkeit von Phasendifferenzen zu vermeiden, ist dieser Abstand kleiner als die halbe Wellenlänge der höchsten vorkommenden Frequenz zu wählen, d.h. kleiner als der Quotient Schallgeschwindigkeit / Abtastrate der Mikrofonsignale. Ein in der Praxis für Sprachverarbeitung gut geeigneter Wert für den Mikrofonabstand d ist beispielsweise 1 cm. Mit jedem Mikrofon werden dann die Schallsignale, die von einer in einer

Einmessposition angeordneten Schallquelle erzeugt werden, jeweils separat erfasst. Jedes Mikrofon erzeugt aus den mit diesem Mikrofon erfassten Schallsignalen diesem Mikrofon zugeordnete Einmessmikrofonsignale. Aus den ermittelten Frequenzspektren der zugeordneten Einmessmikrofonsignale wird dann ein einmesspositionsspezifischer Phasendifferenzvektor $\phi_0(f)$ berechnet. Die so zwischen den zugeordneten Einmessmikrofonsignalen aus deren Frequenzspektren bestimmten Phasendifferenzen dienen dann im Betriebsmodus als Einmessdaten zur Kompensation der entsprechenden Phasenstörungen bzw. -effekte.

[0019] Gemäß einer Ausführungsform werden die Einmessdaten dabei durch die Abfolge der Schritte erzeugt, wie sie in dem in Figur 3 dargestellten Ablaufdiagramm aufgeführt sind. Zunächst erfolgt in Schritt 310 das Abspielen eines Testsignals, wie z.B. weißes Rauschen, von der Einmessposition als der Position der erwarteten Nutzsignalquelle und die Aufnahme der entsprechenden Einmessmikrofonsignale mit den Mikrofonen MIK1 und MIK2 durch separates Erfassen der Schallsignale mit den beiden Mikrofonen und Erzeugen der zugeordneten Einmessmikrofonsignale für diese Einmessposition. Anschließend werden die Fouriertransformierten M1(f,T) und M2(f,T) der Einmessmikrofonsignale zum Zeitpunkt T und die Real- und Imaginärteile Re1, Im1, Re2, Im2 der Fouriertransformierten M1(f,T) und M2(f,T) in Schritt 320 berechnet, um daraus wiederum in Schritt 330 die frequenzabhängigen Phasen $\phi(f,T)$ zur Zeit T zwischen den Einmessmikrofonsignalen gemäß der Formel:

$\varphi(f,T)=\arctan((Re1*Im2-Im1*Re2)/(Re1*Re2+Im1*Im2))$

zu berechnen.

15

20

30

35

40

45

50

55

[0020] In einem nächsten Schritt 340 werden dann die zu fortlaufenden Zeitpunkten T ermittelten Phasenvektoren ϕ (f,T) zeitlich über T gemittelt, wodurch ein einmesspositionsspezifischer Phasendifferenzvektor ϕ_0 (f) entsteht, der die Einmessdaten enthält.

[0021] Für eine winkelabhängige Filterbestimmung, wie sie nachfolgend mit Bezug auf Figur 4 beschrieben wird, erfolgt optional in Schritt 350 die Berechnung eines Einmess-Winkelvektors $\vartheta_0(f)$ =arccos $\varphi_0(f)$ c / $2\pi fd$) nach Korrektur des Arguments auf den erlaubten Wertebereich [-1...1]. Bei einer winkelabhängigen Filterbestimmung gemäß Fig. 4 wird im Gegensatz zur phasenwinkelabhängigen Filterbestimmung die Umkehrfunktion des Cosisus (arccos) benötigt, um aus dem Phasenwinkel einen geometrischen oder räumlichen Winkel zu bestimmen (daher auch teilweise raumwinkelabhängige Filterbestimmung genannt).

[0022] Bei einer winkelabhängigen Filterbestimmung zur Erzeugung eines Ausgangssignals s(t) im Betriebsmodus gemäß Figur 4 wird zunächst das aktuelle Schallsignal mit den zwei Mikrofonen MIK1 und MIK2 in Schritt 410 aufgenommen. In Schritt 420 werden wiederum die Fouriertransformierten M1(f,T) und M2(f,T) der Mikrofonsignale 1 und 2 zum Zeitpunkt T sowie deren Real- und Imaginärteile Re1, Im1, Re2, Im2 berechnet. Anschließend werden im Schritt 430 die frequenzabhängigen Phasen zur Zeit T $\phi(f,T)$ =arctan((Re1*Im2-Im1*Re2)/(Re1*Re2+Im1*Im2)) und daraus wiederum im Schritt 440 ein Winkelvektor $\vartheta(f)$ =arccos($\phi(f)$ c/2 π fd) einschließlich entsprechender Korrektur des Arguments auf den erlaubten Wertebereich [-1...1] für alle Frequenzen f berechnet. Im Schritt 450 wird dann die spektrale Filterfunktion, die die Dämpfungswerte für jede Frequenz f zum Zeitpunkt T enthält und wie folgt definiert ist: $F(f,T) = Z(\vartheta(f,T))$ T)- $\vartheta_0(f)$), mit einer unimodalen Zuordnungsfunktion wie z.B. $Z(\vartheta) = ((1 + \cos \vartheta)/2)^n$ mit n>0 in Abhängigkeit des Einmess-Winkelvektors $\vartheta_0(f)$ berechnet, wobei der Winkel ϑ so definiert ist, dass $-\pi \le \vartheta \le \pi$ gilt. Der Wert n wird im Folgenden als Breitenparameter bezeichnet, da er die einstellbare Breite des Richtkegels festlegt. Dabei ist zu beachten, dass die Richtkegelbreite umso kleiner ist, je größer der Breitenparameter n gewählt wird. Die so bestimmte Filterfunktion F(f,T) mit einem Wertebereich $0 \le F(f,T) \le 1$ wird dann in Schritt 460 auf ein Spektrum der Mikrofonsignale 1 oder 2 in Form einer Multiplikation: S(f,T)=M1(f,T)F(f,T) angewandt. Aus dem so gefilterten Spektrum S(f,T) wird dann durch inverse Fouriertransformation das Ausgangssignals s(t) im Schritt 470 erzeugt. Obige Definition der Filterfunktion F(f,T) ist exemplarisch zu verstehen, andere Zuordnungsfunktionen mit ähnlicher Charakteristik erfüllen denselben Zweck. Der hier gewählte weiche Übergang zwischen den Extremwerten der Filterfunktion (null und eins) wirkt sich günstig auf die Qualität des Ausgangssignals aus, insbesondere im Hinblick auf unerwünschte Artefakte der Signalverarbeitung.

[0023] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung wird auf die Bestimmung des Winkels verzichtet und stattdessen während der Einmessprozedur lediglich der einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektor $\phi_0(f)$ bestimmt, der bereits die Einmessinformation enthält. In dieser Ausführungsform entfällt damit bei der Bestimmung der Einmessdaten die Berechnung des Winkelvektors $\vartheta_0(f)$ in Schritt 350 und damit die ggf. notwendige Korrektur des Wertebereichs des Arguments für die arccos-Berechnung. Während des Betriebsmodus umfasst das Verfahren dabei die in Figur 5 dargestellten Schritte. Zunächst wird wiederum das aktuelle Schallsignal mit den zwei Mikrofonen MIK1 und MIK2 im Schritt 510 erfasst. Aus den daraus erzeugten Mikrofonsignalen 1 und 2 werden die aktuellen Frequenzspektren durch Berechnen der Fouriertransformierten M1(f,T) und M2(f,T) zum Zeitpunkt T sowie deren Real- und Imaginärteile Re1, Im1, Re2, Im2 im Schritt 520 ermittelt. Anschließend wird im Schritt 530 der aktuelle Phasendifferenzvektor aus deren Frequenzspektren gemäß

$\varphi(f,T)$ =arctan((Re1*Im2-Im1*Re2)/(Re1*Re2+Im1*Im2))

5 berechnet. Die spektrale Filterfunktion wird nun gemäß der Formel

10

20

25

35

40

45

50

55

$$F(\varphi(f,T)) = (1 - ((\varphi(f,T)-\varphi_0(f))c / 2\pi fd)^2)^n \text{ mit } n>0,$$

im Hinblick auf den einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektor $\phi_0(f)$ in Schritt 540 berechnet, wobei c die Schallgeschwindigkeit, f die Frequenz der Schallsignalkomponenten, T die Zeitbasis der Spektrumserzeugung, d der vorbestimmte Abstand der beiden Mikrofone, und n der Breitenparameter für den Richtkegel ist. Beim Betrachten der Formel, welche wie zuvor exemplarisch zu verstehen ist, wird klar, dass die Filterfunktion im Idealfall, d.h. bei Phasengleichheit zwischen aktuell im Betriebsmodus gemessenem und einmesspositionsspezifischem Phasendifferenzvektor, gleich Eins wird, so dass die auf das Signalspektrum Angewandte Filterfunktion das auszugebende Signal nicht dämpft. Bei zunehmender Abweichung des aktuellen vom einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektor geht die Filterfunktion gegen Null, was zu einer entsprechenden Dämpfung des auszugebenden Signals führt.

[0024] Falls im Einmessmodus mehrere Phasendifferenzvektoren für bspw. verschiedene Einmesspositionen bestimmt wurden, besteht die Möglichkeit, die Filterfunktion für eine dieser Einmesspositionen und damit eine gewünschte Position des Nutzsignals zu bestimmen.

[0025] Im Schritt 550 wird dann das Signalspektrum S des eingemessenen Signals durch Anwenden der Filterfunktion F(f,T) auf eines der Mikrofonspektren M1 oder M2 in Form einer Multiplikation gemäß der Formel (hier für Mikrofonspektrum M1):

S(f,T)=M1(f,T)F(f,T)

erzeugt, woraus dann wiederum im Schritt 560 das auszugebende Signal s(t) durch inverse Fouriertransformation von S(f,T) bestimmt wird.

[0026] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung arbeitet das Verfahren zunächst im Betriebsmodus und der einmesspositionsspezifische Phasendifferenzvektor $\phi_0(f)$ wird für alle Frequenzen f auf $\phi_0(f)$ gleich Null gesetzt. Das entspricht einer sogenannten "Broadview"-Geometrie ohne Einmessen. Soll die Vorrichtung zum Verarbeiten von Schallsignalen nun eingemessen werden, wird die Vorrichtung in den Einmessmodus geschaltet. Unter der Annahme, dass nun ein entsprechendes Nutzsignal generiert wird, indem z.B. lediglich der gewünschte Nutzer spricht, wird der einmesspositionsspezifische Phasendifferenzvektor $\phi_0(f)$ berechnet. Hierbei spricht der Nutzer beispielsweise vorgegebene Testsätze, die von den Mikrofonen erfasst und aus denen zugeordnete Einmessmikrofonsignale erzeugt werden. Beispielsweise geht das System oder die Vorrichtung durch ein Kommando von außen in den EinmessModus, in welchem es die $\phi_0(f)$ bestimmt. Dazu spricht der Nutzer Testlaute, z.B. "sch sch sch", bis das System ausreichende Einmessdaten gesammelt hat, was optional z.B. durch eine LED angezeigt werden kann. Danach wechselt das System in den Betriebsmodus, in welchem die Einmessdaten benutzt werden

[0027] Anschließend wird in den Betriebsmodus geschaltet und die spektrale Filterfunktion F wird für jeden aktuellen Phasendifferenzvektor in Abhängigkeit von dem vorher bestimmten jeweiligen einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektor berechnet. Somit ist es z.B. möglich, die Vorrichtung, wie z.B. ein Mobiltelefon zunächst in einer Grundeinstellung auszuliefern und dann die Einmessprozedur mit der Stimme des tatsächlichen Nutzers in der vom Nutzer bevorzugten Einsatzumgebung und -anordnung, d.h. wie hält der Nutzer das Mobiltelefon im Verhältnis zum Mund des Nutzers o.ä., durchzuführen.

[0028] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung wird im Betriebsmodus mit dem vorher berechneten jeweiligen einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektor gegenüber dem zunächst eingenommenen Betriebsmodus der Breitenparameter n kleiner gewählt als im uneingemessenen Betriebszustand, in dem sich die Vorrichtung in einer Grundeinstellung befindet. Ein zunächst kleinerer Breitenparameter bedeutet einen breiteren Richtkegel, so dass tendenziell zunächst Schallsignale aus einem größeren Richtkegel weniger stark gedämpft werden. Erst wenn die Einmessung erfolgt ist, wird der Breitenparameter größer gewählt, weil nun die Filterfunktion in der Lage ist, die an den Mikrofonen ankommenden Schallsignale auch unter Berücksichtigung der im Nahfeld auftretenden (Phasen-)Störungen gemäß eines kleineren Richtkegels entsprechend richtig zu dämpfen. Die Richtkegelbreite, die durch den Parameter n in der Zuordnungsfunktion festgelegt ist, wird z.B. im Betrieb mit Einmessdaten kleiner gewählt als im uneingemessenen Fall. Durch das Einmessen kennt das Verfahren die Position der Signalquelle ja sehr genau, so dass man dann mit einem

"schärferen" Beam-Forming und daher mit einem schmaleren Richtkegel arbeiten kann als im uneingemessenen Fall, wo die Position der Quelle höchstens ungefähr bekannt ist.

[0029] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung wird im Einmessmodus ferner die Einmessposition in einem Raumund/oder Zustandsbereich variiert, in dem der Nutzer im Betriebsmodus erwartet wird. Anschließend wird der einmesspositionsspezifische Phasendifferenzvektor $\varphi_0(f)$ für diese variierten Einmesspositionen berechnet. Hierdurch lassen sich dann neben unterschiedlichen Raumpositionen auch andere Effekte, die z.B. durch ein geöffnetes Seitenfenster eines Kfz verursacht werden, beim Einmessen berücksichtigen, da nicht nur die Position des Nutzers, bspw. die Sitzposition des Fahrers des Kfz, sondern auch der Umgebungszustand, d.h. ob z.B. das Seitenfenster geöffnet oder geschlossen ist, berücksichtigen.

[0030] Während des Betriebs auftretende Schwankungen lassen sich durch ein einmaliges Einmessen prinzipiell nicht beherrschen. Hierfür kommt gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ein adaptives Verfahren zum Einsatz, das anstelle von Einmess-Signalen die tatsächlichen Nutzsignale während des Betriebs auswertet. Gemäß einer solchen Ausführungsform wird ein adaptives Nach-Einmessen" nur in solchen Situation durchgeführt, in denen außer dem Nutzsignal keine anderen Störgeräuschsignale von den Mikrofonen aufgenommen werden, was beispielsweise an der relativen Konstanz der Phasendifferenzvektoren $\phi(f,T)$ zu aufeinanderfolgenden Zeiten T erkennbar ist.

[0031] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung wird auf diese Weise auf einen Einmessmodus sogar ganz verzichtet, und die Berücksichtigung der Phaseneffekte vollständig dem adaptiven Verfahren überlassen, Gemäß einer Ausführungsform ist das Verfahren daher als adaptives Verfahren ausgestaltet, das gleich in den Betriebsmodus schaltet. Der einmesspositionsspezifische Phasendifferenzvektor $\phi_0(f)$ wird dabei anfänglich entweder für alle Frequenzen f auf ϕ_0 (f) gleich Null gesetzt oder es werden beispielsweise gespeicherte Werte für alle Frequenzen des einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektors $\varphi_0(f)$ aus früheren Einmess- oder Betriebsmodi verwendet. Alternativ wird nach einem anfänglichen Durchlaufen des Einmessmodus zum Berechnen des aktuellen einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektors $\varphi_0(f)$ in den Betriebsmodus geschaltet. Im weiteren Betrieb wird der einmesspositionsspezifische Phasendifferenzvektor $\varphi_0(f)$ dann durch das adaptive Verfahren aktualisiert, indem die aktuellen Schallsignale einer Schallquelle im Betriebsmodus als Schallsignale der ausgewählten Einmessposition interpretiert und für die Einmessung verwendet werden. Es kommt somit eine für den Nutzer unbemerkte Aktualisierung der Einmessdaten zur Anwendung, wobei die Aktualisierung immer dann stattfindet, wenn davon ausgegangen wird, dass die aktuellen Schallsignale störgeräuschunbehaftete Nutzsignale im Sinne der jeweiligen Anwendung bzw. der aktuellen Konfiguration der Vorrichtung sind, so dass aus diesen Schallsignalen dann der einmesspositionsspezifische Phasendifferenzvektor $\varphi_0(f)$ bestimmt wird. Ein ansonsten möglicherweise durch die Vorrichtung vorbestimmtes Umschalten zwischen Einmess- und Betriebsmodus kann somit entfallen. Vielmehr erfolgt das Einmessen "unterschwellig" während des Betriebes immer dann, wenn es die Signalqualität zulässt, Ein Kriterium für die Signalqualität kann beispielsweise der Signal-Rauschabstand der Mikrofonsignale sein.

20

30

35

40

45

50

55

[0032] Die Auswirkung auf das auszugebende Signal einer während des Betriebs heruntergelassenen Scheibe kann auf diese Weise aber weiterhin nur unzureichend oder gar nicht kompensiert werden, denn die Randbedingung der Störgeräuschfreiheit bei der Erfassung der Schallsignale zur Bestimmung der Einmessdaten lässt sich in diesem Fall kaum realisieren. Um die Adaption störgeräuschfest zu machen, wird gemäß einer Weiterbildung der Erfindung daher eine ständig zu aktualisierende, spektral aufgelöste Störgeräusch-Schätzung durchgeführt, wobei die geschätzten Störsignale vor dem Adaptionsprozess von den Mikrofonspektren subtrahiert werden, bevor die eigentliche Kompensation der Phaseneffekte durchgeführt wird. Gemäß einer Ausführungsform umfasst das Verfahren daher weiterhin, dass aus den Mikrofonsignalen der aktuellen Schallsignale im Betriebsmodus zunächst mit Hilfe eines mitlaufenden, phasenempfindlichen Geräuschmodells Störsignale herausrechnet werden, bevor der einmesspositionsspezifische Phasendifferenzvektor $\phi_0(f)$ aktualisiert wird.

[0033] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung umfasst der Schritt des Festlegens von zumindest einer Einmessposition weiterhin das Anordnen einer Testsignalquelle in der Einmessposition bzw. in deren Nähe, das Aussenden eines kalibrierten Testsignals durch die Schallsignalquelle, das Erfassen des Testsignals mit den beiden Mikrofonen und das Erzeugen der zugeordneten Einmessmikrofonsignale allein aus dem Testsignal. Bisher wurde davon ausgegangen, dass der Phasenwinkel ϕ_0 spektral aufgelöst, also frequenzabhängig ist, und der entsprechende Vektor $\phi_0(f)$ während der Einmessprozedur anhand der aufgenommenen Testsignale bestimmt wird, wohingegen der breitenbestimmende Parameter n skalar, also für alle Frequenzen gleich ist. Definiert man eine Halbwertsphasendifferenz $\phi_{1/2}(f)$, bei der die Filterfunktion $F(\phi(f,T))$ auf den Wert 1/2 abgefallen ist, so hängt der Breitenparameter n mit $\phi_{1/2}(f)$ bei obiger Definition der Filterfunktion $F(\phi(f,T))$ wie folgt zusammen:

$$n = -1 / \log_2(1 - (c_{\Phi/2}(f) / 2\pi fd)^2)$$

φ ½(f) ist dabei ein Parametervektor, der zunächst für jede Frequenz f vorgegeben ist.

[0034] Für eine erweiterte Einmessprozedur wird nun die Quelle der Testsignale, beispielsweise ein sogenannter künstliche Mund, nicht mehr nur am Ort der erwarteten Nutzsignalquelle positioniert, sondern über einen Raumbereich variiert, in dem bei normalem Betrieb auch eine Variation der Position der Nutzsignalquelle zu erwarten ist. In einer Kfz-Anwendung soll damit beispielsweise die Schwankungsbreite abgedeckt werden, die durch natürliche Kopfbewegungen, variable Sitzeinstellungen und unterschiedliche Körpergrößen eines Fahrers bewirkt werden. Für jede Messung mit verschiedenen Orten der Testsignalquelle wird nun wie zuvor beschrieben ein Vektor $\phi_0(f)$ bestimmt. Anschließend werden aus diesen Messungen für jede Frequenz die arithmetischen Mittelwerte $\mu(f)$ und die Standardabweichungen $\sigma(f)$ für jede Frequenz f über die berechneten einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektoren $\phi_0(f)$ berechnet. Hierbei ist zu beachten, dass es sich bei den Mittelwerte $\mu(f)$ um arithmetische Mittelwerte von zuvor bereits zeitlich gemittelten Variablen handelt; $\mu(f)$ wird nun anstelle von $\phi_0(f)$ verwendet. Der zuvor skalare Parameter n wird nun ebenfalls frequenzabhängig gemacht und durch die Einmessprozedur bestimmt. Dazu wird die Halbwertsphasendifferenz $\phi_{1/2}(f)$ über eine Konstante k mit der Standardabweichung verknüpft $\phi_{1/2}(f)$ =k $\sigma(f)$. $\sigma(f)$. Wird nun für die Messwerte $\phi_0(f)$ eine Normalverteilung angenommen, was nicht notwendigerweise der Fall ist, mangels besseren Wissens gemäß dem Verfahren aber dennoch angenommen wird, lägen 95% aller Messergebnisse innerhalb des Bereichs $\pm \phi_{1/2}(f)$, wenn man k=2 wählt. Für den breitenbestimmenden Parameter n(f) gilt dann:

$$n(f) = -1 / \log_2(1 - (c\sigma(f)/\pi fd)^2).$$

20 [0035] Mit dies

15

30

35

45

55

[0035] Mit dieser Erweiterung des Einmessvorgangs trägt man der Tatsache Rechnung, dass nicht nur die Einfallsbzw. Phasenwinkel durch Reflexionen frequenzabhängig verändert werden, sondern dass auch die Stärke dieser Veränderung frequenzabhängig sein kann, was durch eine spektral aufgelöste "Beam-Breite" gemäß dem Verfahren kompensierbar ist.

[0036] Weiterhin sei noch erwähnt, dass alle beschriebenen Vorrichtungen, Verfahren und Verfahrensbestandteile natürlich nicht auf den Einsatz beispielsweise in einem Kfz beschränkt sind. Auf dieselbe Weise kann z.B. auch ein Mobiltelefon oder jedes andere (Sprach-)Signalverarbeitungsgerät eingemessen werden, dass eine Mikrofonarraytechnologie verwendet.

[0037] Das erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung sind zweckmäßigerweise mithilfe bzw. in Form eines Signalverarbeitungssystems z.B. mit einem digitalen Signalprozessor (DSP-System) oder als Softwarekomponente eines Computerprogramms, das beispielsweise auf einem PC oder DSP-System oder jeder anderen Hardwareplattform läuft, realisierbar.

Bezugszeichenliste:

[0038]

MIK1, MIK2 beabstandete Mikrofone;

40 M1(f,T), M2(f,T) Fouriertransformierte der Mikrofonsignale (spektrale Amplitude

bei der Frequenz f zum Zeitpunkt T);

d Abstand zwischen Mikrofonen MIK1 und MIK2;

f Frequenz;

T Zeitpunkt der Bestimmung eines Spektrums bzw. eines Ausgangssignals

 $\qquad \qquad \phi_0(\textbf{f}) \qquad \qquad \text{zeitlich gemittelter Phasendifferenzvektor im Einmessmodus;}$

 $\phi(f,T)$ Phasendifferenzvektor der Mikrofonsignale während des Betriebs;

Re1(f), Im1(f) Real- und Imaginärteile der spektralen Komponenten des ersten Freisprechmikrofonsignals (Mikro-

fon 1);

Re2(f), Im2(f) Real- und Imaginärteile der spektralen Komponenten des zweiten Freisprechmikrofonsignals (Mi-

krofon 2):

	$\vartheta_0(f)$	zeitlich gemittelte frequenzabhängiger Einfallswinkel des ersten Test-Audiosignals im Einmessmodus;
5	$\vartheta(f,T)$	frequenzabhängiger Einfallswinkel der Mikrofonsignale während des Betriebs;
Ü	$\mu(f)$	arithmetische Mittelwerte für jede Frequenz f über die $\phi_0(\textbf{f});$
	$\sigma(f)$	Standardabweichungen für jede Frequenz f über die $\phi_0(f)$;
10	n	Breitenparameter;
	n(f)	frequenzabhängiger Breitenparameter, mit $\phi_{1/2}(f) = k\sigma(f)$, wobei $\phi_{1/2}(f)$ die frequenzabhängige Phasendifferenz ist, bei der die Filterfunktion F bei der Frequenz f den Wert 1/2 annimmt;
15	F(f,T)	Filterfunktion;
	Z	unimodale Zuordnungsfunktion;
20	S(f,T)	Signalspektrum des auszugebenden Signals;
20	s(t)	auszugebendes Signal,

Patentansprüche

25

30

- Verfahren zum phasenabhängigen Verarbeiten von Schallsignalen zumindest einer Schallquelle, umfassend die Schritte:
 - Anordnen von zwei Mikrofonen (MIK1, MIK2) in einem vorbestimmten Abstand d zueinander;
 - Erfassen von Schallsignalen mit beiden Mikrofonen und Erzeugen zugeordneter Mikrofonsignale; und
 - Verarbeiten der Mikrofonsignale;

dadurch gekennzeichnet, dass

während eines Einmessmodus das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

35

40

45

50

55

- Festlegen zumindest einer Einmessposition der Schallquelle, an welcher die Schallquelle im Einmessmodus positioniert ist;
- Separates Erfassen der Schallsignale für die Einmessposition mit beiden Mikrofonen und Erzeugen zugeordneter Einmessmikrofonsignale für die Einmessposition;
- Ermitteln der Frequenzspektren der zugeordneten Einmessmikrofonsignale;
- Berechnen eines einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektors $\varphi_0(t)$ zwischen den zugeordneten Einmessmikrofonsignalen aus deren Frequenzspektren für die Einmessposition;

wobei das Verfahren während eines Betriebsmodus, in welchem sich eine Nutzsignalquelle an oder nahe der ausgewählten Einmessposition befindet, ferner die folgenden Schritte umfasst:

- Erfassen der aktuellen Schallsignale mit beiden Mikrofonen und Erzeugen zugeordneter aktueller Mikrofonsignale,
- Ermitteln der aktuellen Frequenzspektren der zugeordneten aktuellen Mikrofonsignale;
- Berechnen eines aktuellen Phasendifferenzvektors $\phi(f,T)$ zum Zeitpunkt T zwischen den zugeordneten aktuellen Mikrofonsignalen aus deren Frequenzspektren;
- Auswählen zumindest einer Einmessposition;
- Berechnen einer spektralen Filterfunktion F in Abhängigkeit von dem aktuellen Phasendifferenzvektor sowie dem jeweiligen einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektor der ausgewählten Einmessposition;
- Erzeugen jeweils eines Signalspektrums S eines auszugebenden Signals durch multiplikative Verknüpfung mindestens eines der beiden Frequenzspektren der aktuellen Mikrofonsignale mit der spektralen Filterfunktion F der jeweiligen ausgewählten Einmessposition, wobei die Filterfunktion derart gewählt ist, dass spektrale Komponenten von Schallsignalen umso weniger gedämpft werden, je geringer der Differenzbetrag zwischen aktueller und einmesspositionsspezifischer Phasendifferenz für die entsprechende Frequenz ist; und
- Erhalten des jeweils auszugebenden Signals für die jeweilige ausgewählte Einmessposition durch inverses

Fourier-Transformieren des erzeugten Signalspektrums.

- 2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Verfahren während des Einmessmodus weiterhin folgenden Schritte umfasst:
 - Berechnen von M1(f,T) und M2(f,T), der spektralen Amplitude bei Frequenzen f zum Zeitpunkt T durch Fourier-Transformationder Einmessmikrofonsignale;
 - Berechnen der Real- und Imaginärteile Re1, Im1, Re2, Im2 der Fouriertransformierten M1(f,T) und M2(f,T);
 - Berechnen der Phasendifferenzen φ(f,T) zur Zeit T aus den Einmessmikrofonsignalen gemäß der Formel:

10

15

5

 $\varphi(f,T)$ =arctan((Re1*Im2-Im1*Re2)/(Re1*Re2+Im1*Im2));

unc

- zeitliches Mitteln der $\phi_0(f,T)$ über aufeinanderfolgende Zeitpunkte T um die einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzen $\phi_0(f)$ zu erhalten, die die das Ergebnis des Einmessvorgangs enthalten.
- 3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Verfahren während des Betriebsmodus weiterhin die folgenden Schritte umfasst

- Berechnen der spektralen Filterfunktion gemäß der Formel:

 $F(\varphi(f,T)) = (1 - ((\varphi(f,T)-\varphi_0(f))c / 2\pi fd)^2)^n \text{ mit } n>0;$

25

30

40

45

50

55

20

- Erzeugen des Signalspektrums S durch Anwenden der Filterfunktion F(f,T) auf ein Mikrofonspektrum M1 in Form einer Multiplikation gemäß der Formel:

S(f,T)=M1(f,T)F(f,T);

- Erze

- Erzeugen des auszugebenden Signals s(t) durch inverse Fouriertransformation von S(f,T); wobei:

c die Schallgeschwindigkeit,

f die Frequenz der Schallsignalkomponenten,

T die Zeitbasis der Spektrumserzeugung,

d der vorbestimmte Abstand der beiden Mikrofone ist, und

n ein festzulegender Parameter n>0 ist, wodurch die Breite der Filterfunktion bestimmt wird.

- **4.** Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, wobei das Verfahren zunächst im Betriebsmodus arbeitet und der einmesspositionsspezifische Phasendifferenzvektor $\varphi_0(f)$ für alle Frequenzen f auf $\varphi_0(f) = 0$ gesetzt wird und das Verfahren weiterhin umfaßt
 - Schalten in den Einmessmodus und Berechnen des einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektors $\varphi_0(t)$, wobei ein Nutzer Testsignale spricht und diese von den Mikrofonen erfasst und daraus zugeordnete Einmessmikrofonsignale erzeugt werden;
 - Schalten in den Betriebsmodus und Berechnen der spektralen Filterfunktion F für jeden aktuellen Phasendifferenzvektor in Abhängigkeit von dem vorher bestimmten jeweiligen einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektor.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4 rückbezogen auf Anspruch 3, wobei im Betriebsmodus mit dem vorher berechneten jeweiligen einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektor gegenüber dem zunächst eingenommenen Betriebsmodus der Breitenparameter n größer gewählt wird als im uneingemessenen Betriebszustand.
 - 6. Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, wobei das Verfahren im Einmessmodus ferner die Schritte

umfasst:

- Variieren der Einmessposition in einem Raum- und/oder Zustandsbereich, indem der Nutzer im Betriebsmodus
- Berechnen von einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektoren $\phi_0(f)$ für variierte Einmesspositionen;
- Berechnen der arithmetischen Mittelwerte $\mu(f)$ und der Standardabweichungen $\sigma(f)$ für jede Frequenz f über die berechneten einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektoren $\phi_0(f)$; und wobei das Verfahren während eines Betriebsmodus ferner die folgenden Schritte umfasst:
- Berechnen der spektralen Filterfunktion gemäß der Formel:

10

5

$$F(\phi(f,T)) = (1 - ((\phi(f,T)-\phi_0(f))c/2\pi fd)^2)^{n(f)}$$

15

mit einem frequenzabhängigen Breitenparameter n(f) gemäß der Formel:

$$n(f) = -1 / \log_2(1 - (c\sigma(f)/\pi fd)^2);$$

20

- Erzeugen des Signalspektrums S durch Anwenden der Filterfunktion F(f,T) auf ein Mikrofonspektrum M1 in Form einer Multiplikation gemäß der Formel:

25

$$S(f,T)=M1(f,T)F(f,T);$$

30

35

45

50

55

wobei:

c die Schallgeschwindigkeit,

f die Frequenz der Schallsignalkomponenten,

T die Zeitbasis der Spektrumserzeugung,

d der vorbestimmte Abstand der beiden Mikrofone ist, und

n(f) der frequenzabhängige Breitenparameter ist, der mit $\varphi_{1/2}(f) = k\sigma(f)$ festlegt ist, und

 $\varphi_{1/6}(f)$ die frequenzabhängige Phasendifferenz ist, bei der die Filterfunktion F bei der Frequenz f den Wert F(f) = 1/2 annimmt.

- 7. Verfahren nach einem der vorgehenden Ansprüche, wobei der Schritt des Bestimmens von zumindest einer Ein-40 messposition weiterhin umfasst;
 - Anordnen einer Schallsignalquelle in der Nähe der bestimmten Einmessposition;
 - Aussenden eines kalibrierten Testsignals durch die Schallsignalquelle;
 - Erfassen des Testsignals mit den beiden Mikrofonen und Erzeugen der zugeordneten Einmessmikrofonsignale allein aus dem Testsignal.

- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei das Verfahren als adaptives Verfahren ausgestaltet ist, nach einem anfänglichen Durchlaufen des Einmessmodus zum Berechnen des einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektors $\varphi_0(f)$ in den Betriebsmodus schaltet und im weiteren Betrieb der einmesspositionsspezifische Phasendifferenzvektor $\varphi_0(f)$ aktualisiert wird, indem die aktuellen Schallsignale einer Schallquelle im Betriebsmodus als Schallsignale der ausgewählten Einmessposition interpretiert werden.
- Verfahren nach Anspruch 8, wobei aus den Mikrofonsignalen der aktuellen Schallsignale im Betriebsmodus zunächst mit Hilfe eines mitlaufenden, phasenempfindlichen Geräuschmodells Störsignale herausrechnet werden, bevor der einmesspositionsspezifische Phasendifferenzvektor $\varphi_0(f)$ aktualisiert wird.
 - 10. Vorrichtung zum phasenabhängigen Verarbeiten von Schallsignalen zumindest einer Schallquelle, umfassend:

- zwei Mikrofonen (MIK1, MIK2), die in einem vorbestimmten Abstand (d) zueinander angeordnet sind, zum Erfassen von Schallsignalen und Erzeugen von Mikrofonsignalen;
- eine an die Mikrofone angeschlossene Verarbeitungseinheit zum Verarbeiten der Mikrofonsignale,

dadurch gekennzeichnet, dass

5

10

15

20

25

30

40

45

50

55

während eines Einmessmodus die Verarbeitungseinheit mit den Mikrofonen eingerichtet und zumindest eine Einmessposition einer Schallquelle festgelegt ist, folgende Verarbeitungsschritte auszuführen:

- Separates Erfassen der Schallsignale für die Einmessposition mit beiden Mikrofonen und Erzeugen zugeordneter Einmessmikrofonsignale für die Einmessposition;
- Ermitteln der Frequenzspektren der zugeordneten Einmessmikrofonsignale;
- Berechnen eines einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektors $\phi_0(f)$ zwischen den zugeordneten Einmessmikrofonsignalen aus deren Frequenzspektren für jede Einmessposition; und während eines Betriebsmodus die Verarbeitungseinheit mit den Mikrofonen eingerichtet und eine Einmessposition ausgewählt ist, folgende Verarbeitungsschritte auszuführen:
- Erfassen der aktuellen Schallsignale mit beiden Mikrofonen und Erzeugen zugeordneter aktueller Mikrofonsignale,
- Ermitteln der aktuellen Frequenzspektren der zugeordneten aktuellen Mikrofonsignale;
- Berechnen eines zum Zeitpunkt T aktuellen Phasendifferenzvektors $\phi(f,T)$ zwischen den zugeordneten aktuellen Mikrofonsignalen aus deren Frequenzspektren;
- Berechnen einer spektralen Filterfunktion (F) in Abhängigkeit von dem aktuellen Phasendifferenzvektor sowie dem jeweiligen einmesspositionsspezifischen Phasendifferenzvektor der ausgewählten Einmessposition;
- Erzeugen jeweils eines Signalspektrums S eines auszugebenden Signals durch multiplikative Verknüpfung mindestens eines der beiden Frequenzspektren der aktuellen Mikrofonsignale mit der spektralen Filterfunktion F der jeweiligen ausgewählten Einmessposition, wobei die Filterfunktion derart gewählt ist, dass spektrale Komponenten von Schallsignalen umso weniger gedämpft werden, je geringer der Differenzbetrag zwischen aktueller und einmesspositionsspezifischer Phasendifferenz für die entsprechende Frequenz ist; und die Vorrichtung weiterhin eine Ausgabeeinheit zum Ausgeben des auszugebenden Signals für die jeweilige ausgewählte Einmessposition mit Mitteln zum inversen Fourier-Transformieren des jeweils erzeugten Signalspektrums enthält.
- **11.** Vorrichtung nach Anspruch 10, die weiterhin eingerichtet ist, eines der Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9 auszuführen,
- **12.** Computerprogramm, enthaltend Programmcode, der, wenn er auf einer Datenverarbeitungseinrichtung ausgeführt wird, das Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 verwirklicht.

12

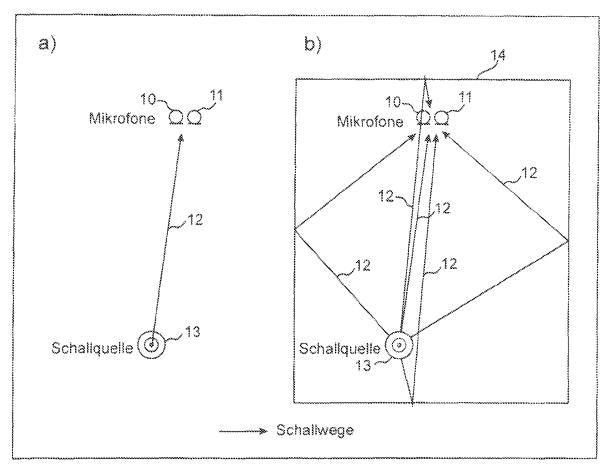


Fig. 1: Schallwege im Freifeld (a) und bei Reflexionen (b)

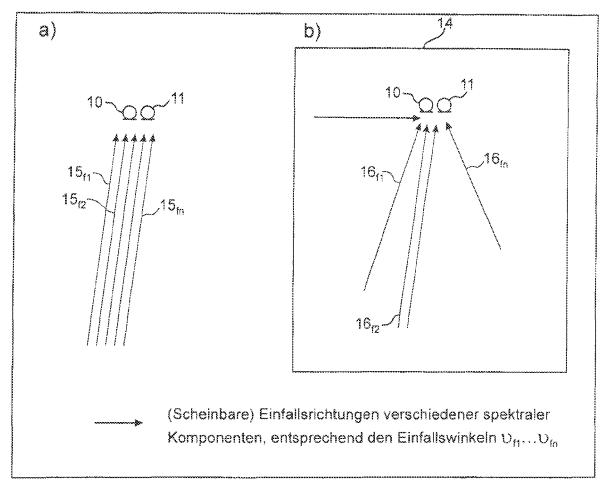


Fig. 2: Einfallsrichtungen im Freifeld (a) und bei Reflexionen (b)

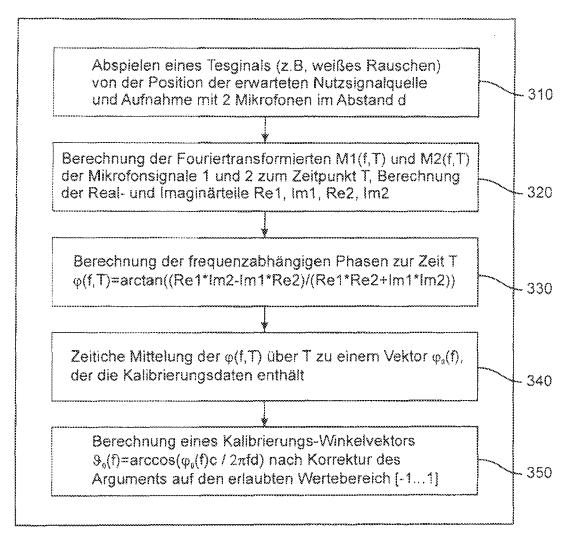


Fig. 3 Bestimmung der Kalibrierungsdaten

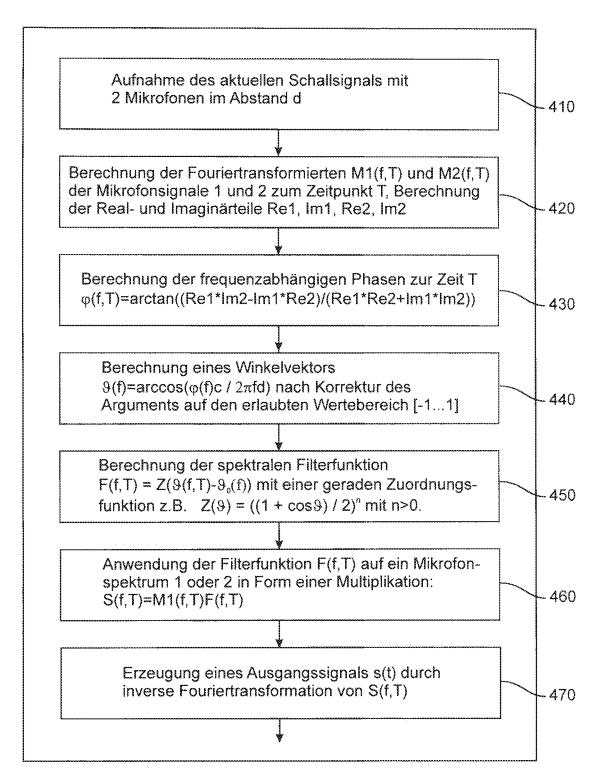


Fig. 4 Winkelabhängige Filterbestimmung

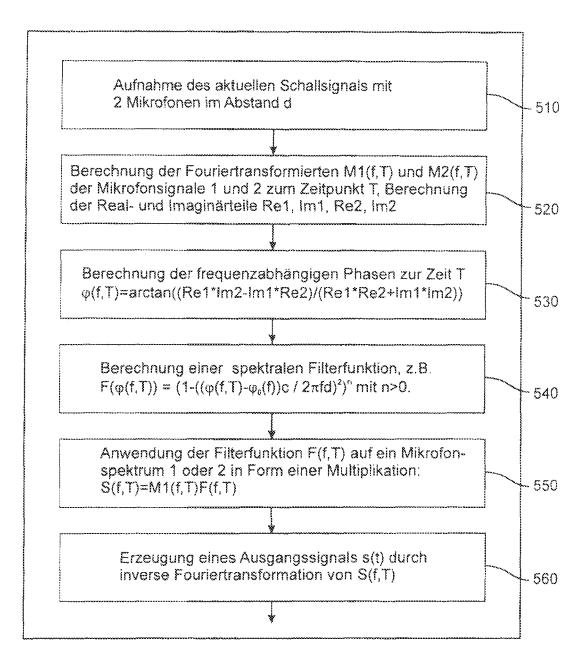


Fig. 5: Phasenwinkelabhängige Filterbestimmung



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung EP 11 15 2903

	EINSCHLÄGIGE	DOKUMENTE		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokum der maßgebliche	ents mit Angabe, soweit erforderlic n Teile	h, Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
E	EP 2 296 356 A2 (RU 16. März 2011 (2011 * Absätze [0016] - [0052]; Abbildung 2	[0019], [0027] -	1,10-12	INV. H04R3/00 G10L21/02
A,D	EP 1 595 427 B1 (RU 13. Dezember 2006 (* das ganze Dokumen		1-12	
A	EP 1 453 348 A1 (Ak 1. September 2004 (* Absätze [0012] - [0034] *		1-12	
A	6. Mai 2004 (2004-0	; VIGNOLI FABIO [NL])		
				RECHERCHIERTE
				SACHGEBIETE (IPC)
				H04R G10L H04M
Der vo	rliegende Recherchenbericht wu	de für alle Patentansprüche erstellt	:	
	Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
	München	27. Mai 2011	Boı	rowski, Michael
X : von Y : von ande A : tech O : nich	ATEGORIE DER GENANNTEN DOK besonderer Bedeutung allein betracht besonderer Bedeutung in Verbindung eren Veröffentlichung derselben Kateg nologischer Hintergrund tschriftliche Offenbarung schenliteratur	E : älteres Pate et nach dem Ar mit einer D : in der Anme orie L : aus anderen	ntdokument, das jedo nmeldedatum veröffe Idung angeführtes Do n Gründen angeführte	ntlicht worden ist okument

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 11 15 2903

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

27-05-2011

EP 1595427 B1 13-12-2006 AT 348492 T DE 102004005998 B3 EP 1595427 A1 W0 2005076659 A1 US 2007003074 A1 EP 1453348 A1 01-09-2004 JP 4181066 B2 JP 2004343700 A	17-03-20
DE 102004005998 B3 EP 1595427 A1 W0 2005076659 A1 US 2007003074 A1 EP 1453348 A1 01-09-2004 JP 4181066 B2 JP 2004343700 A	15 01 00
JP 2004343700 A	15-01-20 25-05-20 16-11-20 18-08-20 04-01-20
	12-11-20 02-12-20 26-08-20
CN 1689073 A EP 1556857 A1 JP 2006504130 T KR 20050055776 A	13-05-20 26-10-20 27-07-20 02-02-20 13-06-20 06-04-20

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 1595427 B1 [0004] [0005]